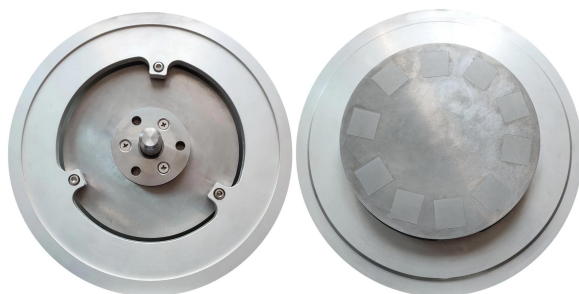


自动压力控制研磨/抛光系统

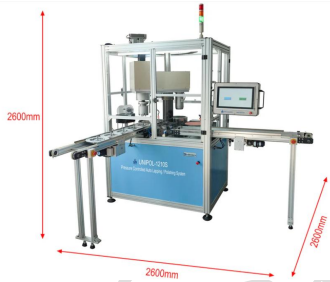
UNIPOL-1210S



UNIPOL-1210S 自动压力控制研磨/抛光系统适用于金属、陶瓷、玻璃、岩石样本和矿物样本等材料的自动研磨和抛光。此外，它还可用于工厂的小规模生产。该机器

具有加工精度高、性能稳定可靠、操作简便、应用范围广等特点。

技术参数

电源	AC220V 单相 50/60Hz
研磨/抛光速度	10-300RPM
样品台	直径Φ160mm,最多可放置 5 个样品
输送系统	1650×300mm 进/出样品托盘传送带
空气供应压力	0.1-0.7 MPa
压力轴转速	10-100 rpm
压力轴 压力范围	0.1-30 kg
水供应	储水容器（由客户提供）
产品尺寸	 2600mm × 2600mm × 2600mm